

Symbol	Typ	Titel
B	Sektion	Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren
B81	Untersektion	Mikrostrukturtechnik; Nanotechnik
B81	Klasse	Mikrostrukturtechnik [7]
B81B	Unterklasse	Mikrostrukturbauelemente oder Mikrostruktursysteme, z.B. mikromechanische Bauelemente (piezoelektrische, elektrostriktive oder magnetostriktive Bauelemente <u>an sich</u> H10N 30/00, H10N 35/00) [7]
B81C	Unterklasse	Verfahren oder Geräte besonders ausgebildet zur Herstellung oder Behandlung von Mikrostrukturbauelementen oder Mikrostruktursystemen (Herstellung von Mikrokapseln und Mikrohohlkugeln B01J 13/02; Verfahren oder Geräte für die Herstellung oder Behandlung von piezoelektrischen, elektrostriktiven oder magnetostriktiven Bauelementen <u>an sich</u> H10N 30/01) [7]